PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

KR-0295251 B

(11)Publication number:

09-101344

(43)Date of publication of application: 15.04.1997

(51)Int.Cl.

GO1R 31/26

B65G 47/48 H01L 21/68

(21)Application number : 08-116170

(71)Applicant : ADVANTEST CORP

(22)Date of filing:

10.05.1996

(72)Inventor: NEMOTO MAKOTO

KOBAYASHI YOSHIHITO

NAKAMURA HIROTO ONISHI TAKESHI IKEDA HIROKI

(30)Priority

Priority number: 07192996

Priority date : 28.07.1995

Priority country: JP

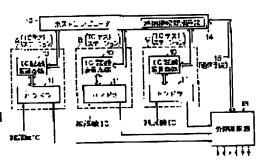
(54) IC TEST SYSTEM

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To obtain an IC test system

which can efficiently operate IC tester.

SOLUTION: In an IC test station which is made up of a handler 11 to convey ICs and an IC tester body 10 to test the operation of the ICs conveyed by the handler 11 to be connected to a test head, the handlers 11 transfer the ICs tested to a universal tray from a test tray without sorting those accepted from those rejected and the results of testing the ICs are stored into a stored information memory means 14. The information stored in the stored information memory means 14 is fed to an exclusive sorting device 13 and the sorting is performed by the exclusive sorting device 13.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

18.04.2003

[Date of sending the examiner's decision of

18.07.2006

rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision 2006-17933

of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's 17.08.2006

decision of rejection]

[Date of extinction of right]

KR-0295251B

10-0295251

(19) 대한민국특허청(KR) (12) 등록특허공보(B1)

	(m) 70-00-1 (mm) 10-0010-001
(51) int. Ci.*	(45) 공고일자 2001년(17월28일)
601R 31/26	(11) 등록번호 10-029251
	(24) 등록일자 2001년04월26일
(21) 출원번호	10-1999-7011177(是當) (65) 공개번호
(22) 출원일자	1999년 11월 30일 (43) 공개일자
(62) 원출원	특허 集1997-0702037
	원출원입자 : 1997년 03월 26일 심사청구입자 1997년 03월 28일
(30) 우선권주장	95-192996 1995년(77월28일 일본(JP) 🔿
•	大 96-83430 1996년04월05일 일본(JP)
	96-116170 1996년05월10일 일본(JP)
(73) 특허권자	가부사키가이샤 아드반테스트 오우라 히로시
(72) 발영자	일본 토교토 네리마쿠 아사히쵸 1-32-1 덴모트신
	일본338사이EHI엔요노시시모오치아이2-8-1-202
	见时的村 总 人
	일본361시이타미엔교다시시무리초1-11-16
	나카우라히로토
	일본347시이타미엔기조시구개1-17-23
	오오니시다케시
	일본361사이타마렌교다시기도이쵸3-15-41
	미커다하르키
(74) 대리인	일본349-11사이타마렌기타사이타마군오오토네마치호소미273-1-2-202 장용식, 박종역, 장두현
型NB: 岩田田	

(54) 복수의 반도체 디바이스 시험장치를 구내한 반도체디바이스 사험시스템

化化

목수대의 반도체 디바이스 시험장치를 호흡적으로 운용할 수 있는 반도체 디바이스 시험시스템을 제공한다. 복수대의 반도체 디바이스 시험장치(14, 18 및 10)를 관리, 제어하는 호스트컴퓨터(2)와, 분류전용기(3)를 설치하고, 또한, 시험을 반도체 디바이스에 부여된 번호나 시험결과 등의 장치격납정보를 기억하는 격납정보기역수단(4)을 호스트컴퓨터(2)에 설치한다. 각 시험장치의 현물러부(11)에 있어서는 시원을 장치를 분류하지 않고서, 혹은 2개의 카테고리만으로 분류하여, 테스트트레이로부터 범용트레이로 전송하고, 이 건송시에 각 장치의 격납정보를 상기 격납정보기역수단에 기억한다. 모든 시험이 중로한 후, 격납정보기역수단에 기억된 각 장치의 격납정보를 분류전용기에 보내서, 이 분류전용기에 의해 시험을장치의 분류를 향한다.

445

是!

4201

핸드러, 격납정보기역수단, 분류전용기, 범용트레이

BAN

全部型 对应者 新闻

도 1은 본 발명에 의한 IC 시험시스템의 제1의 실시에의 전체의 구성을 설명하기 위한 블럭도이다. 도 2는 도 1에 도시한 IC 시험시스템에 있어서 사용할 수 있는 복수때의 범용트레이를 1초로서 담아서 운 반할 수 있는 용기의 임례를 가라키는 개략 사시도이다.

[도 3은 본 발명에 의한 IC 사업시스템의 제2의 실시에의 건체의 구성을 설명하기 위한 불럭도이다.

- 도 4는 중래의 IC 시험장치의 일레를, 챔버부를 사시도적으로 도시한 개략 평면도이다.
- 도 5는 도 4에 도시한 IC 시험장치의 개략 사시도이다.
- 도 6은 IC 시험장치에 사용되는 테스트트레이의 일러의 구조를 성명하기 위한 분해사시도이다.
- 도 7은 도 6에 도시한 테스트트레이내의 10의 격납상황을 설명하기 위한 개략 사시도이다.
- 도 8은 도6에 도시한 테스트트레이에 탑재된 피시형 !C과 테스트헤드와의 전기적 접속상태를 설명하기 위한 확대단면도이다.
- 도 8는 테스트트레이에 탑재된 피시험 (C의 시험의 순서를 설명하기 위한 평면도이다.
- 도 10은 IC 사업장치에 사용되는 밤용트레이를 수납하는 스토커의 구조를 설명하기 위한 사시도이다.
- 도 11은 본 발명에 의한 IC 시험장치의 하나의 실시에의 주요부의 구성을 설명하기 위한 개략 사시도이다.
- 도 12는 도 14의 캐릭단면도이다.
- 도 18은 도 11에 가리킨 IC 사업장치의 일부분을 취출하여 가리키는 확대사시도이다.

监照의 经利益 处理

#명의 목적

型图的 今奇上 对金宝矿 型 J 宝矿의 音通기台

본 발명은 반도체 디바이스, 특히 그 대표에인 반도체결적회로소자(이하, ICP고 출한다)를 시험하는데 적합한 반도체 디바이스 시험장치에 관한 것이다. 더욱 자세히 말하면, 분 발명은 반도체 디바이스를 시험하기 위해서 반속하고, 테스트부에서 반도체 디바이스를 테스트해드(시험용의 각종의 전가산호급 공급및 수심하는 시험장치의 부분)에 전기적으로 접촉시켜 반도체 디바이스의 전기적 시험을 했하고, 시험을에 반도체 디바이스를 테스트부로부터 반응하고, 시험결과에 따라서 시험이 종료된 반도체 디바이스(이하 시험을 반도체 디바이스를 테스트부로부터 반응하고, 시험결과에 따라서 시험이 종료된 반도체 디바이스(이하 시험장치, 및 이러한 반도체 디바이스 시험장치를 부수대 구비한 반도체 디바이스 시험장치, 및 이러한 반도체 디바이스 시험장치를 부수대 구비한 반도체 디바이스 시험시스템에 판한 것이다.

시험해야 할 반도체 디바이스(일반적으로 때T라고 불리운다)에 소정 패턴의 시험신호를 인가하여 그 전기적 취성을 측정하는 반도체 디바이스 시험장치(일반적으로 IC 테스터라고 불린다)에는 반도체 디바이스를 테스트부로 반송하고, 이 테스트부에서 반도체 디바이스를 시험장치의 테스트에 전기적으로 접속시켜, 시험후에 시험을 반도체 디바이스를 테스트부로부터 반영하고, 시험결과에 따라서 시험될 반도체 디바이스를 당하는 반도체 디바이스를 당하고, 시험결과에 따라서 시험될 반도체 디바이스를 당하는 반도체 디바이스를 당하는 한국체 디바이스를 당하는 한국체 디바이스를 당하는 것이 많다. 본 당세서에서는 이 종류의 한품러가 장착되어 있는 시험장치를 반도체 디바이스 시험장치라고 왕한다. 또한, 이하에 있어서는 설명을 간단하 하기 위해서 반도체 디바이스의 대표에인 IC를 예로 들어서 설명한다.

IC는 집적도의 항상과 동시에 단지수가 많이져서 IC를 검사진 반송로에서 자중에 의해 활주시켜 시험을 행하는 자연나하실의 핸텔러를 장착한 IC,시험장치로는 단자수가 많은 IC를 시험하는 것은 프란하게 되어 있다. 이 때문에, 최근에는 IC을 진공흡칙해도로 흡칙하고, X-Y 반송수단을 사용하여 흡칙한 IC을 임의 의 장소에 반송할 수 있는 수평반송방식이라고 불리고 있는 핸클러가 IC 시험장치에 장착되어 있다.

- 수평반송방식의 핸클러를 장속한 TC 시험장치로서, 중래부터 다음 7개의 형식의 것이 실용화되어 있다.
- (1) 다수게의 10를 평면형상에 있어 놓은 트레이를 IC 시험장성의 소청위치에 놓고, 이 IC를 없어 놓은 트레이로부터 전공을칙해으로 소청수의 10를 흡격하고, 이를 흡격한 IC를 X-Y 반송수단을 사용하여 예열 부-테스트부로 순치반송하여 시험을 했하고, 시험필 IC를 X-Y 반송수단을 사용하여 양종 및 불량품으로 구분하면서 트레이에 되롭리는 혈식의 것,
- (2) 사용자가 (C 시험장치의 외부에서 IC을 운반하게다, 소정의 장소에 격납하는데 사용된다. 범용트레이(카스토마트레이)에 다수개의 IC를 평면함상에 없어 놓고, 즉 재치하고, 이 IC를 재치된 범용트레이를 IC 사람장치의 로우더부에 배치하고, 이 로우더부에서 범용트레이루부터 고/저운에 견디는 변소트트레이를 IC 사람장치의 로우더부에 배치하고, 이 로우더부에서 범용트레이루부터 고/저운에 견디는 변소트트레이를 모으려하고, 이 테소트부에서 테스트 등대에 IC를 문제한 체로 태스트레이에 IC를 전기적으로 접속시켜 시험을 입시하고, 시험증로부, 테스트레이에 IC를 단지한 체로 태스트레이에 IC를 전기적으로 접속시켜 시험을 입시하고, 시험증로부, 테스트트레이를 제임조를 감약하다 언로우더부로 반출하다. 이 언로우더부에서 시험을 IC를 테스트트레이로부터 양종, 불량품으로 분류하면서 범용트레이로 전송하는 형식의 것이 있다.
- 전자의 형식(1)의 핸들러를 장착한 JC 시험장치는, 한번에 서험할 수 있는 IC의 제수가 2~4개 정도에 제 인되기 때문에 처리속도가 느리고 시간이 걸린다. ..결국. 고속처리에 적합하지 않다. 휴자의 형식(2)의 핸들러를 장착한 IC 시험장치는 IC를 테스트트레이에 탑재한 상태로 테스트부에서 시험장치의 테스트헤드 매 집중시킬 수 있기 때문에, 한번에 16개, 32개 혹은 64개 등의 디수개의 IC를 서험할 수 있다. 따라 서, 현재는 육자의 형식(2)의 현물러를 장착한 IC 시험장치가 주류가 되고 있다.
- 우선, 도 4 및 도 5를 참조하여 호자의 형식(2)의 핸물러를 장착한 증래의 IC 서월장처의 개략의 구성을 설명한다: 도시의 IC 시월장처는, 테스트트레이(TST)에 달재되어 반송되는 예컨대 반도해 돼모리같은 IC 를 지원하는 햄버부(100)와, 이들로부터 서월을 향하는 IC(피시험 IC)이나, 지원필의 IC를 분류하여 격납 하는 IC격납부(200)와, 사용자가 미리 범용트레이(카스토마트레이)(KST)에 재치한 피시함 IC를, 고/지옥 에 긴다는 테소트트레이(TST)에 전송, 재치하는 로우더부(300)와, 햄버부(100)에서의 시험이 충료하고,

테스트트레이(TST)에 재치되어 반승되는 시험필의 IC를 테스트트레이(TST)에서 범용트레이(KST)로 진송, 재치하는 언로우더부(400)를 구비하고 있다. 이 언로우더부(400)는, 일반적으로는, 시험결과의 데이터에 기초해서 시험필 IC를 케테고리마다 분류하여 대용하는 범용트레이에 탑재하도록 구성되어 있다.

٠,

웹배부(100)는, 테스트트레이(TST)에 적재된 피시험 IC에 목적으로 하는 고온 또는 지온의 온도스트레스 등 부여하는 학온조(101)와, 이 학온조(101)로 온도스트레스가 부여된 상태에 있는 IC의 전기적 사업을 삼행하는 테스트템배(102)와, 테스트템배(102)에서의 사업이 중로한 IC로부터, 학온조(101)에서 부여된 온도스트레스를 제거하는 제일조(103)에 의해 구성되어 있다. 테스트템배(102)는 그 내부에 IC 사람장치의 테스트헤드(104)를 포함하고, 이 테스트헤드(104)에 전기적으로 접촉된 피시형 IC에 대하여 이 테스트헤드(104)를 통하여 사업용의 각종의 전기신호 등 공급함과 동시에 피시험 IC로부터의 용답신호를 수신하며 사업공자로 보낸다.

테스트트레이(15T)는 로우더부(300)→캠버부(100)의 항온조(101)→캠버부(100)의 테스트캠버(102)→캠버부(100)의 제업조(103)→언로우더부(400)→로우더부(300)와 순환이동된다. 항온조(101) 및 제업조(103)는 테스트햄버(102)보다도 높이가 높고, 따라서, 횟족에 출출한 부분을 가진다, 이를 항온조(101)와 제업조(103)의 왕족에 출출한 상부 사이에, 도 5에 도시한 바와 같이 기관(105)이 남겨지고, 이 가판(105)상에 테스트트레이반송수단(108)이 장착되고, 이 태스트트레이반송수단(108)에 의해서 테스트트레이(15기)가, 제업조(103)즉으로부터 항온조(101)를 항하여 이송된다.

제열조(103)는, 약온조(101)로 피시합 10에 고온의 온도스트랜스를 인가한 경우에는, 송중에 의해 냉각하며 실온에 되릅리고 나서 언로우더부(400)로 반합한다. 또한, 항온조(101)에서 피시합 10에, 에컨대 -30 또 정도의 '정본의 '온도스트레스를 인가한 경우에는, 온종 혹은 히터 등으로 가열하며, 결로가 생기지 않 은 정도의 온도로 되올리고 나서 언로우더부(400)로 반출한다.

로우더부(300)에서 피시험 IC가 적재된 테스트트레이(TST)는, 로우더부(300)로부터 햄버부(190)의 항온조(101)로 반송된다. 항온조(101)에는 수직반송수단이 장확되어 있고, 이 수직반송수단은 복수매(여컨대 9 때)의 테스트트레이(TST)를 작용상태로 지지할 수 있도를 구성되어 있다. 도시의 예로서는 로우더부(300)부터의 테스트트레이가 제월 위에 지지되고, 제일 아래의 테스트트레이가 대스트레버(102)로 반출된다. 수직반송수단의 수직방향 이래쪽으로의 미통에 의해서 제월 위의 테스트트레이가 제일 이래까지 순지이동되는 사이에, 또한, 테스트램버(102)가 및 때까지 대기하는 사이에, 피시험 IC는 고온 또는 지온의소정의 온도스트레스를 부여받는다. 테스트램버(102)에는 그 중앙에 테스트레이가 제일 이래까지 순지이동되는 사이에, 또한, 테스트램버(102)가 및 때까지 대기하는 사이에, 피시험 IC는 고온 또는 지온의소정의 온도스트레스를 부여받는다. 테스트램버(102)에는 그 중앙에 테스트레드(104)가 배치되어 있고,항온조(101)로부터 I에씩 반출된 테스트트레이(TST)가 테스트헤드(104)의 위로 운반되어 육숙하는 것처럼, 그 테스트트레이에 탑재된 피시험 IC대의소장수의 피시험 IC가 테스트헤드(104)에 부칙된 IC소 소전시하지 않음)과 전기적으로 접속된다. 테스트헤드(104)를 통하며 한 장의 테스트트레이 상의 모든 피시험 IC의 시험이 중요하면, 테스트트레이(TST)는 제립조(103)로 반송되어 시험될 IC의 온도스트레스가제기되어, IC의 온도를 삼온으로 되돌려서, 연로워드(104)를 배출한다.

제열조(103)도 상기 항온조(101)와 등임하게 수직반승수단을 구비하고 있고, 미 수직반승수단에 의해 목 수매(예컨대 9째)의 테스트트레이(187)를 적충상태로 지지할 수 있도록 구성되어 있다. 도시의 예에서는 테스트햄베(102)부터의 테스트트레이가 제임 아래에 지지되고 : 제일 위의 테스트트레이가 언로우디부 (400)로 배출된다. 수직반승수단의 수직방한 윗쪽으로의 미등에 의해서 제임 이래의 테스트트레이가 제 임 위까지 순차미등되는 사이에, 사항품 IC는 부여된 온도스트레스가 제거되어 외부온도(심온)로 복게된다.

·언론우더부(400)로 배출된 테스트트레이(TST) 상의 시험필 IC는 테스트트레이로부터 시험결과의 카테고리 마다 분류되어, 대중하는 범용트레이(KST)에 전송, 격날된다. 언로우더부(400)에서 비원진 레스트트레이 (TST)는 로우더부(300)로 반송되고, 여기서 범용트레이(KST)에서 다시 파시험 IC가 전송, 재치된다. 이 하, 같은 동작을 반복하는 것이 된다.

로우더부(300)에 있어서 범용트레이(KST)에서 테스트트레이(TST)에 IC를 전승하는 IC 변송수단으로서는, 도매 도시한 바와 같이, 기판(105)의 로우더부(300)의 상부에, 시험장치의 진후방향(이 방향을 또 방향으로 한다기에 연재(変在하도록 가설된 대항하는 황향한 2개의 레일(301)과, 이를 2개의 레임(301) 사이에 가성되어, 생활으로 이동가능하게 그 양당부가 이 2개의 레일(301)에 지지된 가동아암(302)과, 이 가용이암(302)의 연재하는 방향에, 따라서, 사험장치의 좌우방향(이 방향을 생병한으로 한다)으로:이동가능하게 기동아암(302)에 지지된 가동레드(303)에 의해 구성되는 X-첫 반송수단(304)를 사용함 수 있다. 상기구성에 의하면, 가동체드(303)는, 테스트트레이(TST)와 범용트레이(KST)와의 사이를 방향으로 왕복이동 할 수 있다. 또한 가동이암(302)을 따라서 X방향으로 이동함 수 있다.

기통체도(303)의 하면에는 IC 용착패드가 상하방향으로 이동가능하게 장착되어 있고, 가용해도(303)의 X-Y 방향 이동과:이 용착패드의 마래쪽으로의 이동에 의해 범용트레미(KST)에 재치된 IC에 용착패드가 접속 하고, 진공을인작용에 의하여 IC를 용착, 유지하여 범용트레미(KST)로부터 테스트트레미(TST)로 IC를 받 송한다. 음착패드는 가동체도(303)에 대하여, 예컨대 8개 정도 장착되고, 한번에 8개의 IC를 범용트레이 (KST)로부터 테스트트레미(TST)로 반송할 수 있도록 구성되어 있다.

또, 범용트레이(KST)의 정지위치와 테스트트레이(TST)의 정지위치와의 사이에는 플리사이사라고 탈리우는 IC의 위치수정수단(305)(도 5)이 설치된다. 이 위치수정수단(305)은 비교적 깊은 오루부를 가지고, 이 오루부에 충착되는데 함치되 더 테스트트레이(TST)로 반송되는 IC를 일단 떨어뜨려 넣는다. 오루부의 주연은 경사면으로 등러써여 있고, 이 경사면으로 IC의 낙송의치 가구정된다. 위치수정수단(305)에 의해사 6개의 IC의 상호의 위치를 정확히 규정한 후, 이를 위치가 구정된 IC을 다시 홈페프로 흡취하여, 테스트트레이(TST)로 반송한다. 이러한 위치수정수단(305)을 설치하는 이유는, 범용트레이(KST)에서는 IC를 유지하는 오루부는 IC의 형상보다도 비교적 크게 형성되어 있고, 이 때문에, 범용트레이(KST)에서는 IC를 유지하는 오루부는 IC의 형상보다도 비교적 크게 형성되어 있고, 이 때문에, 범용트레이(KST)에 역납되어 있는 IC의 위치에는 할 편치가 있어; 이 상태로 흡착파드로써 홈적한 IC를 직접 테스트트레이(TST)에 함성된 IC 수담오루부에 직접 떨어뜨려 넣을 수 없는 IC가 존재하게 된다. 이 때문에 위치수정수단(305)을 설치하고, 이 위치수정수단(305)으로 테스트트레이(TST)에 함성된 IC 수담오루부의 배멸정밀도에 IC의 배멸정밀도를 맞추도록하고 있다.

언로우더부(400)에는 로우더부(300)에 설정된 X-Y 반송수단(304)과 동인 구조의 반송수단(404)이 2조 설치되고, 이렇 X-Y 반송수단(404)이 의해서 언로우더부(400)로 반습된 테스트트레이(157)에서 시험합의 IC 합 법률트레이(KST)에 바꿔 쌓는다. 과 X-Y 반송수단(404)은, 시영장치의 전호방향(Y방향)에 연제하도록 가연된 대양하는 평행한 2개의 레립(401)과, 이 2개의 레립(401) 사이에 가연되어, Y방양으로 이동가당하게 그 양단부가 이 2개의 레립(401)에 지지된 가동이암(402)과, 이 가동아암(402)의 연재하는 방향에 따라서 시험장치의 조우방향(X방향)으로 이동가당하게 가동아암(402)에 지지된 가당해드(403)에 의해 구성되어 있다.

도 6에 테스트트레이(TST)의 알레의 구조집 도시한다. 테스트트레이(TST)는 사각형프레암(12)에 덕수의 브리지(13)가 평행하고 또한 감은 간격에 형성되어 있고, 이를 브리지(13)의 양속, 및 브리지(13)와 대향 하는 프레임(12)의 변(12x, 12x)에 작각 덕수의 부탁편(14)이 같은 간격으로 들출형성되어 있다. 각 브 리지(13)의 양속의 부탁편(14)은, 한쪽의 부탁편(14)이 반대쪽의 부탁편(14)의 중간에 위치하도록 형성되 더 있고, 마찬가지로, 프레암(12)의 변(12x, 12x)의 부탁편(14)은 대항하는 브리지(13)의 부탁편(14)의 중간에 위치하도록 형성되어 있다. 이를 대항하는 브리지(13) 사이의 공간, 및 브리지(13)와 대항하는 변(12x, 12x)과의 사이의 공간에, 각각 다수개의 IC 캐리어(16)가 병치상태로 수납된다. 각 IC 캐리어 (16)는, 이디 공간에서 위치가 어긋나고 있는 배스들이 대항하는 2개의 부탁편(14)를 대각선방향의 각 보 에 포함하는 1개의 적시각형의 구점인 캐리어수납부(15)에 수납된다. 따라서, 도시의 예에서는 각 브리지(13)의 한쪽에 16개의 부탁편(14)이 형성되어 있으므로 상기 각 공간에 16개의 캐리어수납부(15)가 형 성되고, 16개의 IC 캐리어(16)가 부탁되어 있다. 도시의 예에서는 4개의 공간이 있으므로 IC 캐리어(16)는 1개의 테스트트레이(15T)에 16×4개, 함계로 64개, 부탁함 수 있다. 각 IC 캐리어(16)는 2개의 부탁편(14)에 의해 부탁된다.

IC 캐리어(16)의 외형은 동일형상, 동일치수로 하고, 그 중앙부에 IC 소자를 수납하는 IC 수당부(19)가 형성되어 있다. 이 IC수용부(19)의 형상(모양) 및 치수는 수용하는 IC 소자의 형상 및 치수에 따라서 급장된다. IC 수용부(19)는 이 에 에서는 자각형의 오목부라고 되어 있다. IC 수용부(19)의 외형은 캐리어수납부(15)의 대형하는 부착편 사이의 공간에 협검게 제워지는 치수로 선택되며, IC 수용부(19)의 양단부에는 부작편(14)상에 배치되는 물론부가 각각 설치된다. 이를 양 돌족부에는 파스너(17)가 삼당되는 부칙용의 구멍(21)과, 위치결정용 편이 삼입되는 구멍(22)이 각각 형성되어 있다.

IC 캐리어(16)에 수납된 IC 소자의 위치 여긋날이나 비출(聚化)을 방지하기 위해서, 예컨대 도 7에 도시한 바라 같이 한쪽의 래치(23)가 IC 캐리어(16)에 부탁되어 있다. 이를 래치(23)는 IC 수용부(19)의 바 되면으로부터 맞죽으로 답출하도록 함체로 형성되어 있다. 또한 IC 캐리어(16)을 구성하는 수지재의 탄성에 의해, 이를 래치(23)는 그것들의 선단부의 대형하는 10일이 달하는 병향으로 탄성바이다스되어 있다. 따라서, IC 소자를 IC수용부(19)에 수용함 때에, 또는 IC 수용부(19)로부터 취容함 때에, IC 소자를 흡착하는 IC 음력패드(24)의 양속에 배치된 래치해방기구(25)에 의해 2재의 래치(23)의 선단부의 건경을 넓면 후, IC의 수용 또는 취출이 행하여진다. 래치해방기구(25)를 래치(23)로부터 떼어 내면, IJ 래치(23)는 후 IC의 수용 또는 취출이 행하여진다. 래치해방기구(25)를 래치(23)로부터 떼어 내면, IJ 래치(23)는 유기된다.

IC 캐리어(16)는 도 8배 도시된 것처럼 IC 소자의 판(18)을 하면역에 노출시킨 생태로 IC 소자를 유지한다. 테소트헤드(104)에는 IC 소켓이 있고, 이 IC 소켓의 컨텍트(26)가 테소트헤드(104)의 상면으로부터 윗목으로 물출하고 있다. 이 노출한 IC 소지의 판(18)을 IC 소켓의 컨택트(26)에 암부하여 즉, 틴머부첫 서 IC 소 자를 테스트에드의 IC 소켓에 전기적으로 철속한다. 이 때문에 테스트헤드(104)의 상부에는 IC 소지를 하얗으로 눌러 달이는 알집자(푸취)(20)가 삼치되어, 이 알집자(20)가 각 IC캐리어(16)에 수납되어 있는 IC 소자를 윗쪽으로부터 알입하여 달러 들어, 테스트헤드(104)에 집혹시키도록 구성되어 있다.

10 격납부(200)에는 피시형 10를 격납한 법용트레이(KST)를 수용하는 피시형 10 스토커(201)와, 시험의 결과에 따라서 카테고리마다 분류된 시험필 10을 격납한 법용트레이(KST)를 수용하는 시험필 10 스토커(202)가 설치된다. 이를 피시형 10 스토커(201) 및 시험필 10 스토커(202)는 법용트레이① 적용상태로 수용함 수 있도록 구성되어 있다. 피시형 10 스토커(201)에 적용상태로 수용된 피시형 10를 격납한 법용트레이(KST)는 상부의 트레이로부터 순차 로우더부(300)로 운반되어, 로우더부(300)에 있어서 법용트레이(KST)로부터 로우더부(300)로 정지하고 있는 테스트트레이(TST)에 피시험 10일 바꿔 쌓는다.

피시험 (C.스토커(201) 및 시험필 (C.스토커(202)는 같은 형상 및 구조를 가지는 것이 좋고, 그 1개념 도 10에 도시한 비와 같이, 상면이 개방되어, 바무면에 개구를 가지는 트레이지지프레임(203)과, 이 트레이지지프레임(203)의 8부에 배치되어, 트레이지지프레임(203) 바닥면의 개구함 형태여 트레이지지프레임(203)배급 상태방향으로 승강가능한 웰리베이터(204)를 구비하고 있다. 트레이지지프레임(203)내에는 램용트레이(KST)가 복수매 경착·쌍아저서 수납, 지지되고, 이 경착 쌍아잔 변용트레이(KST)가 트레이지지프레임(203)의 바닥면으로부터 첨입하는 헬리베이터(204)에 의해서 상태방향으로 이동된다.

도 4 및 도 5대 도시된 예에서는, 시험합 IC 스토커(202)로서 8개의 스토커(STK-1, STK-2, ···, STK-8)음·

준비용证, 사현점과에 따라서 최대 6개의 카테고리에 분류하여 격납함 수 있도록 구성되어 있다. 이것은, 시험점 ICD 양점과 한통점으로 구협하는 것 외에도 양점의 안에서도 중작속도가 고속의 것, 중 속의 것, 지속의 것, 혹은 한품적의 안에서도 제시험에 필요한 것 등으로 분류하여 하는 인이 있기 때 문이다. 분류가능한 카테고리의 최대가 8종류로서도, 도시의 예에서는 언로우더부(400)에는 4장의 법용 트레이(KST)만이 빠져함 수 있다. 이 때문에, 언로우더부(400)에 빼치되어 있는 법용트레이(KST)에 현황 된 카테고리 이외의 카테고리에 분류되는 시험점 IC 소자가 법생한 경우에는, 언로우더부(400)로부터 1장 의 법용트레이(KST)를 IC 격납부(200)에 되답려서, 이것에 대신해서 세팅게 법생한 카테고리의 IC 소자급 격납해야 함 법용트레이(KST)을 IC격납부(200)로부터 언로우더부(400)로 전송하고, 그 IC 소자급 격납하는 순서급 취하고 있다.

도 문제 도시한 비와 감이, 피시험 IC 스토커(201) 및 시험은 IC 스토커(202)의 상부에는 기관(165)과의 시이에 있어서 피시험 IC 스토커(201)와 시험은 IC 스토커(202)의 때염방향(시험장치의 좌우방향)의 전범위에 검정 이동가능한 트레이반송수단(205)의 설치된다. 이 트레이반송수단(205)은 그 6번에 범용트레이(KST)를 파지하는 파지구를 구내하고 있다. 피시험 IC 스토커(201)의 상부에 트레이반송수단(205)을 이동시켜, 그 상태로 열리배이단(204)을 구당시키고, 스토커(201)대에 검정 쌓이진 범용트레이(KST)를 상송시킨다. 상송하여 오는 범용트레이(KST)의 월상단의 트레이탈 트레이반송수단(205)의 피자구로 파자한다. 트레이반송수단(205)에 피시험 IC를 극납하고 있는 최상단의 범용트레이(KST)를 안송시킨다. 상승하여 오는 범용트레이(KST)의 월상단의 트레이탈 트레이반송수단(205)의 피자구로 파자한다. 트레이반송수단(205)에 피시험 IC를 극납하고 있는 최상단의 범용트레이(KST)를 안도하면, 헬리베이터(204)는 8건8년대, 월래의 위치로 되줌이간다. 트레이반송수단(205)은 구평방향으로 이용하여, 로우더부(300)의 위치로 절지한다. 이 위치에서 트레이반송수단(205)은 파지구로부터 범용트레이를 제거하고 약간 이래쪽으로 위치하는 트 레이발염(도시하지 않음)에 범용트레이(KST)를 내린 트레이발염에 범용트레이(KST)를 내린 트레이발염의 이래쪽으로부터 엘리베이터(204)가 상승하고, 이 트레이발염을 및 쪽으로 상송시킨다. 따라서, 피시험 IC를 발재하고 있는 범용트레이(KST)도 및쪽으로 상송되고, 기판(105)에 병용트레이(KST)가 노출한 상태로 유지된다.

인로우더부(400)의 상부의 기판(105)에도 같은 왕(105)이 2개 형성되어 있고, 이름, 왕(105)으로부터 빈 범용트레이가 노염한 상태로 우지되어 있다. 각 왕(105)은, 이 예에서는, 2개의 범용트레이가 노염하는 지수를 가지고 있고, 따라서, 연로우더부(400)의 2개의 황(105)로부터는 4개의 빈 범용트레이가 노염하고 있다. 이를 왕의 범용트레이(KST)에, 각 범용트레이에 발생한 카테고리에 따라서 시험될 10로 분류하고 있다. 리를 왕의 범용트레이(KST)에, 각 범용트레이에 발생한 카테고리에 따라서 시험될 10로 분류하고 의학한다. 로우더부(300)의 경우와 통임하게 각 범용트레이는 트레이발왕상에 제치되어 있고, 각 트레이 발됨은 헬리베이터(204)에 의해서 상하병한에 송강된다. 1개의 범용트레이가 가득차게 되면, 그 범용트 레마(KST)는 헬리베이터(204)에 의해서 왕(105)의 위치로부터 강하되어, 트레이반송수단(205)에 의해서 지기에게 활당된 카테고리의 '트레이격납위치에 수납된다. 또, 도 4 및 도 5에 도시한 206는 빈 범용트레 미(KST)를 수용하는 빈 트레이스토커를 가리한다. 이 빈 트레이스토커(205)로부터 빈 범용트레이가 트레 미반송수단(205), 헬리베이터(204)에 의해서 연로우더부(400)의 각 왕(105)의 위치에 반송, 뮤지되어, 시 현급 10의 격납에 이바지하게 된다.

상습한 경처럼, ICO 테스트트레이에 바뀌 쌓이 테스트부(멜버부)에 반습하고, 서원을 행하는 상기 왕석 (2)의 엔클러를 장착한 IC 사람장처를 있어서는, 환변에 시험할 수 있는 IC의 개수를 많게 할 수 있기 때 문에 시험에 요하는 시간을 짧게 할 수 있다. 이것에 대하여, 언로우더부(400)에서는 환변에 8개 정도의 IC을 테스트트레이로부터 범용트레이에 분류하면서 진송하는 작업이 함 수 있을 수 있는 뿐이므로 시험필 IC의 진용작업에 시간이 걸린다. 그런데도, 분류하면서의 작업으로 되기 때문에, 이 부류작업에 시간이 검린다. 이 때문에, 언로우더부(400)에는 X+V 반송장치를 2대 설치하고 있지만, 대전히 사험에 요하는 시간보다도 분류에 요하는 시간의 쪽이 길게 되어 버린다고 하는 불편함이 생긴다.

또한, 상기 형식(2)의 앤딩러를 장확한 1C 시험장치에서는, 언로우더부(400)에서 시험필의 IC를 테스트트 레이(187)에서 범용트레이(187)에 전송할 때에, X-Y 반송수단(404)은 테스트트레이(187) 상의 각 IC캐리 머(16)에 필당한 머드레스에 의해 시험필 IC를 범용트레이에 전송한 것을 기억장치에 기억하고 있으며, 미 기억에 기초해서 테스트트레이(187)상에 전송하는 것을 잊어버린 IC가 남지 않도욕 전송동작을 행하고 있지만, 극히 드립게 전송하는 것을 잃어버린 IC가 테스트트레이상에 남는 적이 있다.

언론우더부(400)에 있어서 IC가 남겨지게 되었다면 테스트트레이(TST)는 그대로 루우더부(300)로 반송되으로, 루우더부(300)에서는 진존하는 시험을 IC의 위에 새롭게 피시험 IC를 귀를 말짜하며 버리는 것이 된다. 이 경우에는 2단으로 경청간 상단의 피시험 IC는 테스트트레이의 면으로부터 분명하기 때문에, 항온조(101)의 내부에서 상품으로 다음 테스트트레이가 검쳐 쌓아지는 때에, 횟목에 한편한 상단의 피시험 IC는 다음 테스트트레이가 접임되는 때에 밀려서 낙하하게나, 파손시고가 반생하는 답편함이 반생한다.

IC가 함은조(101)의 내부에서 테스트트레이(TST)의 위로부터 낙하하는 것과 같은 사고가 일어난 중우에는, 할은조(101)대의 하부에 심처되는 만승장치 등에 낙하한 IC가 간섭하며, 반송품등으로 되는 사고가 일어날 엄리가 있다. 또한, 가장 검계 쌓아진 피시험 IC가 넘쳐서 떨어지는 엄청이 사형되어 언로우더부(400)로 반열된 경우에는, 이래쪽의 사험별 IC의 사원결과에 의해, 상역의 IC가 분류되어 버리기때문에, 작옷된 분류가 행하여져 버린다고 하는 함편함도 생긴다.

曾创 이후교 郡上 기會考 조剌

발명의 개시

론 발명의 제1의 특적은, 언로우더부에서의 태스트트레이로부터 범용트레이로의 시험을 IC의 전승작업을 교속도로 삼행함 수 있는 IC 사람사스템을 제공하는 것이다.

본 발명의 제2의 목적은, 복수대의 IC 시험장치를 구비하고, 다양의 IC에 대하여(미출 IC 시험장치를 사용하여 조건이 다른 시험을 꿈치로 실시하는 IC 시험시스템에 있어서, 다양의 IC 에 대한 복수회의 시험을 가급적 잠은 시간으로 삼시합과 동시에, 이것들의 시험결과에 따라서 행해지는 분류작업도 단시간에

행함 수 있도록 한 IC 시험시스템을 제공하는 것이다.

본 반명의 제3의 목적은, 테스트트레이상에 시험합 IC가 남겨져 버리는 사고 집 방지함 수 있는 IC 시험장치를 제공하는 것이다.

본 만영의 제4의 축적은, IC급 탑재한 테스트트레이모부터 IC가 넘쳐서 떨어진 것을 검査한 수 있는 IC 시험장치를 제공하는 것이다.

전망의 제의 면에 의하면, 로우더부에서 피시험 IC급 변용트레이로부터 테스트트레이에 바꿔 쌓고 이 피시험 IC급 함께한 테스트트레이어 양온조로부터 테스트부로 반응하고, 이 테스트부에서 테스트트레이에 함께된 IC급 함께한 테스트트레이어 안오조로부터 테스트부로 반응하고, 이 테스트부에서 테스트트레이에 탑재된 IC급 사업하고, 시험증료속에 테스트트레이어 언로우디부에서 시원합 IC급 설용트레이로 진송하는 IC 사업장치를 구비한 IC 사업사스템에 있어서, 상가 병용트레이에 탑재된 사업을 IC리 분류작업을 실행하는 분류진용기어 선치업과 동시에, 상기 IC 사업장치를 제어하는 오스트컴퓨터 또는 상기 IC 사업장치에 격납정보기역수단을 설치하고, 각 IC에 답인 시리엄번호, 각 범용트레이에 당한 석년번호 및 범용트레이의 각 IC 수납부에 할인 번호로 결정되는 상기 격납정보기역수단의 대드레스에, 상기 범용트레이의 각 IC 수납부에 할인 번호로 결정되는 상기 제상된 기억수단의 대드레스에, 상기 범용트레이의 각 IC 수납부에 함인 변호로 결정되는 상기 제상된기억수단의 대드레스에, 상기 범용트레이의 각 IC 수납부에 함인 변호로 결정되는 상기 제상된기억수단의 대드레스에, 상기 범용트레이의 각 IC 수납부에 되는 변호 보충해서 상기 분류진용기에 의해 상기 처럼을 IC의 분류작업을 행하게 하는다 한 IC 사업시스템이 제공된다.

상가 제1의 면에 의한 IC 시험시스템에 의하면, 분류전용기에 의해 격납정보기역수단에 기억시킨 격납정보다 이용하여 모든 시험을 IC의 분류을 행할 수 있다. 따라서, 언로우더부에서는 분류작업을 하지 않고 서, 단지 테스트트레이로부터 범용트레이로 IC를 전송하는 것만으로 좋으므로, 고속으로 IC를 비꾸 쌍음수 있다. 특히, 분류가 많기 때문에, 대용하는 카테고리의 범용트레이가 언로우더부에 배치되어 있지 않은 경우라도 그 카테고리의 범용트레이를 언로우더부에 반송시키는 필요가 없으므로, 처리속도를 높임수 있다.

는 있다.

본 발명의 제2의 면에 의하면, 로우더부에서 파시험 IC을 범용트레이로부터 테스트트레이에 바꾸 쌓고, 이 피시험 IC을 함께한 테스트트레이를 항온초로부터 테스트부로 반송하고, 이 테스트부에서 테스트트레이에 탈지된 IC을 사용하고, 시원종료후에 테스트트레이를 인로워더부로 반송하고, 이 렌스트부에서 테스트트레이에 탈지된 IC을 사용하고, 시원종료후에 테스트트레이를 인로워더부로 반송하고, 이 현로워더부에서 시험을 IC을 범용트레이로 건송하는 IC 사원장치를 구수대 구비에 있어서, 상기 범용트레이에 있어서 시험을 IC의 본류직업을 사용한 분류진용기를 설치한과 등시에, 상기 각 IC 사원장치를 제어하는 호스트 컴퓨터 또는 상기 각 IC 사원장치에 격납정보기역수단을 설치하고, 각 IC에 당인 시리업번호, 각 범용트레이에 단인 석퇴번호 및 범용트레이의 각 IC 수납부에 당인 번호로 결정되는 상기 격납정보기역수단의 데 드레스에 사기 범용트레이의 각 IC 수납부에 수단된 시원인 IC의 사원경과 및 상기 테스트부에서 전속된 소켓번호 등의 격납정보기역수단에 가역시킨 격납정보에 기조해서 상기 분류진용기에 의해 상기 사람 전속된 IC의 LIH지의 세분류작업을 행하게 하도록 한 IC 사원자시로 바라 제공된다.

상기 제2의 면에 의한 IC 시항시스템에 의하면, 언로우더부에서의 분류작업이 2자택임에 재한되어 있기 때문에, 언로유더부에서 모든 카테고리로 분류하는 경 무보다도 범용들레이로의 건송적업이 고속으로 함하여진다. 이와 등시에, 한번 불량으로 관정된 IC는 다음 시혈조크에서의 시험에는 공급되지 않으므로 불량으로 관정된 IC을 다시 시험하는 경우는 없어지며 시험시간이 단속된다. 따라서, IC를 고속으로 시험할 수 있다고 하는 이점이 있다. 또한, 격남정보기역수단에 기억시킨 정보를 이용하여, 분류진용기로 시험됩 IC를 상세한 분류로 구분하도록 하였기 때문에, 대응하는 카테고리의 범용트레이가 연로유더부에 배치되어 있지, 않은 경우라도 그 카테고리의 범용트레이를 연로우더부로 반송시킬 필요가 없고, 따라서 처리속도를 높임 수 있다.

본 방명의 제3의 면에 의하면, 로우더부에서 피시형 IC을 변용트레이로부터 테스트트레이에 내꿔 쌓고 테스트부로 반송하고, 테스트부에 있어 IC의 시험을 행하고, 테스트종료화에 언로우더부로 반송하여 테스트트레이로부터 변용트레이로 시험을 IC을 옮겨서 빈 테스트트레이를 언로우더부로부터 로우더부로 보내고,로우더부에서 이 반 테스트트레이에 재로운 피시험 IC을 적지해서 연속적으로 IC를 시험하는 IC 시험공처에 있어서, 언로우더부와 로우더부와의 사이에, 이동증의 테스트트레이상에 IC가 존재하는가 아닌가를 검솔하는 IC 검솔센서를 설치하여, 테스트트레이상에 IC가 남겨진 상태를 검솔함 수 있도록 한 IC 시험공치가 제공된다.

또한, '본 방영의 제4의 면에 의하면, 로우더부에 있어서 피시험 IC를 범용트레이로부터 테스트트레이로 내꿔 쌓아 테스트부로 반송하여 테스트부에 있어서 IC의 시험을 행하고, 테스트종료후에 인로우더부로 반 흥하고 테스트트레이로부터 범용트레이로 시험을 IC를 옮겨서, 빈 테스트트레이를 언로우더부로부터 로우 더부로 보내고, 로우더부에 있어서 이 빈 테스트트레이에 세로운 피시현 IC를 쌓아 연속적으로 IC를 시 험하는 IC 시험장치에 있어서, 테스트부로부터 언로우더부터 함께서 반송되는 테스트트레이의 반송로의 도중에 테스트트레이에 빈 IC 수납부가 존재하는가 이난기를 검증하는 IC 검증센서를 설치한 IC 사항장치 가 제공된다.

대육이, 본 발명의 제5의 면에 의하면 로우다부에 있어서 피시형 IC을 발용트레이로부터 테스트트레이에 바뀌 쌓아 테스트부로 반영하고, 테스트부에 있어서 IC의 시험을 행하고, 테스트종료후에 인로우더부로 반입하며 테스트트레이로부터 범용트레이로 시험된 IC을 옮겨서, 빈 테스트트레이를 언로우더부로부터 로 우더부로 보내고, 로우터부에 있어서 이 빈 테스트트레이에 새로운 피시형 IC을 쌓아 연속적으로 IC을 시 험하는 IC 시험장치에 있어서, 로우더부로부터 테스트부를 향해서 반송되는 테스트트레이의 반송로의 도 중에 테스트트레이의 IC 수납부가 비어 있는가 아닌가를 감시하는 기능을 구비한 IC 시험장치가 제공된다.

상기 제3의 면에 의한 IC 시험장치에 의해면, 언론우더부에서 로우더부를 향해서 이동층의 테소트트레이 상에 IC가 남겨져 있었다고 해도, 그 IC의 존재를 IC 검출엔서에 의해서 검査할 수 있으므로, 테스트트 레이가 로우더부에 도담한 때에, 로우더부에 있어서 그 잔존하는 IC을 테소트트레이로부터 제거할 수 있 다. 그 경과, IC가 2단으로 결쳐 쌓아지지 않고, 상단의 IC가 항온조내에서 하부로 낙하하는 등의 사고 가 반생하는 임이 없어져, 안정성이 높은 IC 시원장치를 제공할 수 있다.

또한, 상기, 제4의 면에 의한 IC 사험장치에 의하면, 테스트부에 있어서, 테스트트레이로부터 테스트먼의 IC가 넘쳐서 앱어져 없어져 버리더라도, 테스트트레이를 테스트부로부터 언로우더부로 반속하고 있는 사이에 IC를 분성한 테스트트레이의 IC 수납부의 위치를 검델한 수 있다. 따라서, 언로우더부에서는 그 검 대한 IC 수납부에 관한 단투적함을 증지시면 수 있다. 분투작업에 요하는 시간을 단역한 수 있다.

다음이, 상기 제5의 면에 의한 IC 사업장치에 약하면, 로우더부로부터 테스트부터 항해서 테스트트레이글 반송하고 있는 사이에, IC가 테스트트레이로부터 낙하여였다고 해도, 테스트트레이가 테스트부에 반송되 기 파지의 사이에 빈 테스트트레이의 IC 수납부터 컴퓨함 수 있다. 따라서, 테스트부에서는 테스트트레 이의 빈 IC 수납부에 대한 테스트등작읍 중지함 수 있으므로, 앱모없는 시간을 쓰지 않아또 되고, 시험시 간이 단속가능한다.

884 子曾 5 李章

발명주 심시하기 위한 최량의 형태

도 1에 본 발명에 의한 IC 사형시스템의 제1의 실시예를 도시한다. 이 IC 사형시스템은 3대의 IC 사형장 치(A, 18 및 1C)을 구비하고 있다. 각 1C 사형장치(A, 18 및 1C)는 같은 구성을 가지고 있고, 피사형 IC에 소쟁이 파티의 사형산호를 인가하며 그 정기적 특성을 흥정하는 IC 사형장치의 전기적인 부분, 즉, IC 테스터부(10)(도 5의 주로 아래족의 키다부분)과, 엔클리부(11)(도 5의 주로 상역의 기구부분)에 의해 구성되어 있다. 각 IC 사형장치의 IC 테스터부(10)는 호스트컴퓨터(2)의 관리하에 되여 있고, 이 호스트컴퓨터(2)에 의해서 제어된다. 또한, 사형필의 IC의 분류적임을 행하는 분류전용기(3)가 선치된다. 또, 임반적으로는 I대의 IC 테스터부(10)에 대하여 2대의 엔딜러부(11)를 짜넣어 1개의 IC 사형장치로서운용하는 경우가 많다, 도사하지 않지만, 이 실시에에 있어서도 각 IC 사현장치에는 엔클러부(11)가 2대조립되어 있다.

각 IC 시험장치(IA, IB 및 IC)의 핸플러부(II)는, 도 4 내지 도 10을 참조하며 전스한 중래의 IC 사업장 지와 중입하게 테스트트레이에 탑재되어 반송되어 온 IC을 시험하는 햄버부와, 피시현 IC나 시험점의 IC 단 등하여 격납하는 IC 격납부와, 사용자가 미리 법흥트레이에 재치한 피시현 IC를 고/지온에 견디는 테스트트레이에 전형, 유비르게 재치하는 로우더부와, 센터부에서의 시원이 종료하고, 테스트트레이에 제치되어 반송되어 오는 시험점의 IC를 테스트트레이로부터 법용트레이에 전송, 유바르게 재치하는 언로우더부를 구비하고 있다. 또한, 햄버부는 / 티스트트레이에 적제된 피시험 IC에 목적으로 하는 고온 또는 지온의 온도스트레스를 부여하는 함은조와, 이 항론조에서 온도스트레스가 부여된 상태로 있는 IC를, IC 태스터부(10)의 테스트헤드에 전기적으로 접촉시켜 시험을 실행하는 테스트웨버와, 테스트햄버에서의 시험이 중로한 IC에서, 항온조에서 부여된 온도스트레스를 제거하는 제염조에 의해 구성되어 있다.

이 실시에에 있어서는, 각 IC 시험장지(1A, 1B 및 IC)는 같은 시험조건으로ICG 시험하고, 각 천급러부 (11)의 언로우더부에 있어서 시험집의 IC를 테스트트레이로부터 전혀 선투적임을 행하지 않고서 범용트레 이로 진송하고, 복수회의 시험이 모두 종료한 후에, 시험점 ICD 분류전용기(3)로 운반하고, 이 분류 전 용기(3)로써 시험점 IC의 분류적임을 발활해서 행하는 것을 목정으로 하는 것이다.

이 때문에, 이 심시예로서는 호스트컴퓨터(2)에 격남정보기억수단(4)이 설치된다. 이 격남정보기억수단(4)에는 IC와 시험급과급 모두 기억시킨다. '이를 시험됩과는, 각 엔급러부(11)의 언로우더부에서 시험된 이 IC와 소트컴과급 모두 기억시킨다. '이를 시험됩과는, 각 엔급러부(11)의 언로우더부에서 시험된 의 IC를 테스트트레이로부터 발흥트레이로 전송할 때마다, 각 IC에 함당된 시리업번호, 각 발흥트레이터 다전 식별번호, 발흥트레이의 각 IC 수납부에 대용하여 함당된 번호 등에 의해서 기억해야 한 격남정보기억수단(4)의 어드레스를 검정하여, 그 어드레스에 기억시킨다. 시험결과로서는 사형의 조건, 양흡의 숙의 예컨대 고속, 중속, 저속의 등작속도의 분류, 혈량흡의 속의 재테스트의 필요와 클립요, 시험시에 접속한 테스트레드의 소켓번호 등할 기억시킨다. 이 기억되는 격남정보는 IC 테스터부(10)를 공유하여 예컨대 컴퓨터 사이에 있어서의 하면 흥신포트 또는 RS232C 당신포트 등의 통신수단(5)에 의해 호스트컴 퓨터(2)에 전송하고, 격남정보기억수단(4)에 기억된다.

격납정보기역수단(4)은 메모리로 구정할 수 있다. 격납정보기역수단(4)에 기약한 경납정보는 여런대 각 IC 시험장치(1A,)B 및 IC)의 널로 슬로피디스크 등의 기억매체에 기억시켜 보류진용기(3)에 제공하거나, 혹은 용신수단(5)한 이용하며 분류전용기(3)에 진송할 수 있다.

각 핸ြ러부(11)의 언로우더부에서 분류되지 않고서 진송된 사업편의 ICB 탑지한 범용트레이는, 예컨대 도 제 도시한 바와 같이 내부에 부수대의 범용트레 미(KST)를 수평위치에서 수용할 수 있는 선반을 심치 한 상자형의 즐기(강)에 수용하여 분류진용기(3)로 운반하여도 무고, 혹은 각 핸들러부(11)와 분류진용기 (3)와의 사이에 트레이반송장치를 각각 기선하여, 미를 트레이반송장치에 의해서 분류전용기(3)로 운반하 더라도 좋다. 용기(27)는 법용트레이(KST)를 출입시키기 위한 캐피달개(20)을 구비하고 있다. 분류진용 기(3)에서는 미 분류진용기(3)에 운반된 법용트레이(KST)로부터 분류진용기(3)에 설치된 IC 참ආ피드에 의하여 IC을 취존하고, 그 취출위치에 대용한 어드레스에 기억되어 있는 격납정보에 따라서 시험됩니다 분류를 성행한다.

도 3은 본 합당에 의한 IC 시험시스템의 제2의 됩시에다 도시한다. 이 제2의 됩시에의 IC 시험시스템도 상기 제1의 선시에의 시험시스템과 등업하게 3대의 IC 시험장치(1A, 1B 및 1C)를 구비하고 있다. 각 IC 시험장치(1A, 1B 및 1C)는 같은 구성을 가지고 있고, 표시됨 IC에 소장의 패턴의 시험신호를 인가하여 그 전기적목성을 여정하는 IC 시험공치의 전기적인 부분인 IC 테스터부(10)와, 핸디러부(11)에 위해 구성되 더 있다. 각 IC 시험장치의 IC 테스터부(10)는 호스트컴퓨터(2)의 관리하에 당여 있고, 이 호스트컴퓨터 (2)에 위해서 제어된다. 또한, 시험전의 IC의 분류적합을 형하는 분류전통기(3)가 선치된다. 또, 이 됩 시에에 있어서도 각 IC 사람장치에는 핸틸러부(11)가 2대 삽입되고 있다.

작 IC, 시험장치(14, 16:및 IC)의 핸ြ리부(11)는, 도 4 내가 도 10월 참조하여 견급한 충래의 IC 사험장 지와 동면하게 테스트트레미에 탈제되어 반습되어 온 IC을 사형하는 햄버부와, 피시현 IIC가 사현필의 IC [] 단류하여 격납하는 IC 격납부 와; 사용자가 미리 법용트레미에 제치한 피시햄 IC라 교/처운에 견디는 테스트트레이에 전송, 습바르게 짜처하는 로우더부와, 웹버부에서의 시험이 중로하고, 베스트트레이에 저 치되며 반송되며 오는 시험편의 ICT 테스트트레이로부터 범용트레이에 진송, 옵바르게 짜처하는 언로우 더부터 구비하고 있다, 또한, 웹버부는, 테스트트레이에 적제된 피시험 IC에 다적으로 하는 고온 또는 저온의 온도스트레스를 부여하는 항온조와, 이 항온조에서 온도스트레스가 부여된 상태로 있는 ICT, IC 테스터부(IO)의 테스트헤드에 전기적으로 접속시켜 시험습 신행하는 테스트헤버와, 테스트헬버에서의 시 힘이 중로한 IC에서, 항온조에서 부여된 온도스트레스를 제거하는 제면조에 의해 구성되어 있다.

이 제2의 선시에에 있어서는 각 IC 시원장치(1A. 18 및 IC)는 서로 다른 시험조건으로 IC한 사람한다. 사험의 조건으로서는 예건대 피시원 IC에 부여하는 온도의 다르거나 혹은 중작전압의 다르는 등을 많합 수 있다. 또한, 호스트컴퓨터(2)에 격납청보기역수단(4)이 설치된다.

우선, IC 시험창치(14)에서 피시험 IC급 전략 시험한다. 피시현 IC는 범용트레미에 탑재되어 IC 시험장 치(14)의 엔디러부(11)에 운반된다. 범용트레이는 예정에 소산한 도 2에 도시한 것처럼 운반용의 용기 (27)에 다수에 결처 쌓이자고 수납되어, 엔급러부(11)에 있어서는 용기(27)의 개폐덮개(28)를 열고 현물러부(11)에 장속된다. 범용트레이(KST)는 용기(27)로부터 I매씩 반습되어 로우더부로 보내더진다. 이로우더부에 있어서 범용트레이(KST)는 용기(27)로부터 I매씩 반습되어 로우더부로 보내더진다. 이로우더부에 있어서 범용트레이(KST)에 탑재되어 있는 IC는 테스트트레이에 전송되어, 이 테스트트레이가 항온조를 용하여 테스트햄버에 보내어져, 테스트 햄버에 배치된 IC 테스터부(10)의 테스트헤드부에 IC가 전기적으로 접촉되고, IC의 전기적다려이 시험된다. 테스트트레이에 탑재되어 있는 IC의 모든 테스트가 중요하면, 테스트트레이는 테스트햄버로부터 반출되어, 제면조에서 온도스트레스가 제거되고 언로우더부에 때씀된다.

테스트트레이상의 사람을 IC는 이 언로우더부에서 범용트레이(KST)에 옮겨진다. 이렇게 옮김 때에, 이 제2의 심시에에서는, 빈 범용트레이(KST)를 적어도 2때준비하고, 시험을 IC를 양품과 범량품으로만 분류 한다. 범용트레이(KST)가 양즙 및 설량잡으로 가득차게 되면, 그 가득차게 된 범용트레이(KST)는 반송수 단으로 용기(27)에 복귀된다. 이 때, 증기(27)내에 있어서, 예컨대 하단욕으로부터 멸망품을 발재한 범 용트레이(KST)을 격납하고, 양즙이 수납한 범용트레이(KST)는 상단욕으로부터 격납한다. 이와 같이 하여 용기(27)내로 양품과 합량쫍은 격납한 범용트레이를 구분한다.

IC 서험장자(1A)에서의 시험이 종료하면, 상습한 것처럼 하여 시험합 IC를 탑재한 범용트레이(KST)을 격 납한 용기(27)을 다음의 IC 시험장치(1B)로 옮긴다.

IC 시험장치(18)에서는 조건이 다른 시험을 실행하지만, 양종의 시험을 IC를 탑재한 법용트레이만이 옮기 (27)로부터 취합되어 로우더부에 보내어지고, 양종으로 판정된 IC만을 시험한다. IC 시험장치(18)에서의 제2회짜의 시험에서 혈량들이 발생한 경우에는, 용기(27)내에 격납되어 있는 단량증을 탑재한 법용트레이 (IC 수납부에 캡이 있는 것)이 언로우더부에 반습되어, IC 시험장치(18)에서 합량으로 판정된 시험을 IC 가 테스트트레이로부터 이 법용트레이로 전송된다. 용기(27)내의 접 명종읍 탑재한 법용트레이의 IC 수 납부에 밥 곳이 없는 경우에는 빈 법용트레이가 용기(27)로부터 쪽은 범트레이스토카로부터 연로우더부로 반송된다.

IC 사험장치(18)에 있어서, IC 사원장치(14)에서 양품으로 판정된 시험품 IC가 모두 사원되어, 양줌과 현 당출을 탑재한 범용트레이가 용기(27)에 격날되면 용기(27)는 다음의 IC 사원장치(16)로 옮겨진다. 이 IC 사원장치(16)에서는 조건이 더욱 다른 사업을 실행하지만, 전단의 IC 사원장치(18)와 동입하게, 양쫍 의 사원을 IC를 탑재한/범용트레이민이 용기(27)로부터 취용되고 로우더부에 보내어지고, 양쫍으로 판정 된 IC만을 사원한다. 단, 이 청룡단의 IC 사원장치(16)는 그 사원결과당 각 범용트레이의 IC마다 호스트 컴퓨터(2)에 전송하고, 호스트컴퓨터(2)에 설치한 격납정보기억수단(4)에 기억시킨다.

IC 시험장치(1C)에서의 제3회진의 시험에서 불량품이 발생한 경우에는, 용기(27)내에 격납되어 있는 불량 합급 탑재한 범용트레이(1C 소납부에 캠마 있는 것)이 언로우더부에 반송되어, IC 시험장치(1C)에서 전략 으로 판정된 시험접 IC가 테스트트레이로부터 이 범용트레이로 전송된다. 용기(27)내의 건량검급 탑재한 범용트레이의 IC 수납부에 반 곳이 없는 경우에는 빈 범용트레이가 용기(27)로부터 혹은 트레이스토커로 부터 언로우더부로 반송된다.

보고 교통하다는 보고 교통되다. 최종의 IC 시험장자(IC)에서 앞의 2회의 시험으로 양품으로 판정된 IC가 모두 시험되면, 용기(27)는 최종 단의 IC 시험장자(IC)에서 앞의 2회의 시험으로 양품으로 판정된 IC가 모두 시험되면, 용기(27)는 최종 단의 IC 시험장자(IC)로부터 분류전용기(3)에서는 호스트컴퓨터(2)로부터 보내어져 오는 격납정보에 따라서 용키(27)내의 시험을 IC를 분류한다. 이 경우, 호스트컴퓨터(2)로부터 보내어져 오는 격납정보는 최종단의 IC 시험장치(IC)로부터 보내어진 시험을 IC에 관한 보다으로 되므로 제1회표 및 제2회째의 시험에서 결량점으로 판단된 시험됩 IC의 시험됩과는 호스트컴퓨터(2)의 격납정보기억수당(4)에 기억되어 있지 많다. 따라서, 제1회째 및 제2회째의 시험에서 혈량점으로 판단된 시험 및 IC를 더욱 생분류하고 싶은 경우에는, 분류적임에 약간의 시간이 결리지만, IC 시험장치(IA 및IB)에서 혈량점으로 만든된 시험 등이로 기업으로 시험을 IC의 시험리과를 호스트컴퓨터(2)에 진상하여 격납정보기의수단(4)에 기억되어 종료원호, 호스트컴퓨터(2)부터의 격납정보에 따라서 용기(27)내의 혈량점의 시험 및 IC에 대해서도 분류전용기(3)로 분류은 행하면 된다.

도 1 및 도 3에 도시한 제1 및 제2의 실시에에서는 IC 시험장치를 IA, 18, 10의 3대 설치한 경우를 에서 하였지만, IC 시험장치의 대수에 제안은 없다. 또한, IC 시험장치(IC)와 분류전용기(3)의 조합만이라도 엔탈러부(11)의 처리속도를 향상처럼 수 있다. 때라서, IC 시험장치(IC)와 보류전용기(3)와의 조합만이라도 본 함경의 상가 목적을 당성함 수 있다. 또한, 제2의 실시에의 IC 사험사스템은 총래 기술로 설명한 병식(1)의 엔탈러를 장착한 IC 시험장치에 적용하더라도 유효하다.

다음에, 본 반명에 의한 IC 사업장치의 및 십시여를 도 11에 도시한다. 이 IC 사업장치는 견습한 형식 (2)의 현물권을 장착한 것이며, 피시현 IC에 소정의 패턴의 시험산호를 인기하여 그 전기적목성을 용정하는 IC 사업장치의 전기적인 부분인 IC 테스터부(도 단) 주로 이래쪽의 기대부분)과, 현급권부(도 단) 주로 이라쪽의 기대부분)과, 현급권부(도 단) 주로 상식의 기구부분)에 의해 구성되어 있다. 현급권부는, 또 4 내지 도: 10을 활조하여 견습 한 총래의 IC 사업장치와 동안하게 테스트트리아에 탑재되어 반송되어 온 IC를 사업하는 멤버부와, 피시형 IC나 사업접의 IC를 분통하여, 격납하는 IC 격납부와, 사용자가 미리 범용트리아에 지성한 피시현 IC을 고/지온에 견디는 테스트트리아에 연송〉(아버트게 자회하는 로우더부와, 햄머부에서의 사업이 중로하고, 테스트트리 미에 지치되어 반송되어 오는 시험점의 IC를 테스트트레이로부터 범용트레이에 전송, 읍버르게 재치하는 먼로무더부를 구내하고 있다. 또한, 엘버부는, 테스트트레이에 적제된 피시험 IC에 다적으로 하는 고온 또는 지온의 온도스트레스톱 부대하는 형은조와, 이 항온조로 온도스트레스가 부대된 상태로 있는 ICT, IC 테스터부의 테스트헤드에 전기적으로 접습시켜 시험을 선행하는 테스트햄버와, 테스트햄버에서의 시험 이 종료한 IC에서, 항온조에서 부여된 온도스트레스톱 제거하는 제협조에 의해 구성되어 있다.

도 11은 이 심시예의 주요부의 구성용 설명하기 위한 것이며, 상기 핸플러부의 인로우더부(400)에 정지하고 있는 테스트트레이(TST,)과, 로우더부(300)에 정지하고 있는 테스트트레이(TST,)과, 언로우더부(400)에 정지하고 있는 테스트트레이(TST,)과, 언로우더부(400)와 로우더부(300)와의 사이에 전치된 IC 검습센서(500)를 도시한다. 이 IC 검습센서(500)는 테스트트레이(TST)에 부처된 각 IC캐리어(16)(도 6 참조)에 IC가 남겨져 있는가 이닌가를, 즉 IC가 남겨져 있는가의 미부를 검출하는 등작을 행한다.

이 실시에에서는 언론우더부(400)와 로우더부(300)와의 사이에 광원(501)과 수광기(502)에 의해 구성되는 광투과병의 IC 검출센사(506)를 테스트트레이(TST)를 사이에 끼워서 대형하고, 또한 미룡방향과 적교하는 방향으로 복수배치하고, 테스트트레이(TST)상에 IC가 남겨져 있는가의 여부를 검열하도록 구성한 경우 를 표시한다.

IC 검查센서(500)는 테스트트레이(TST)에 장확한 IC캐리어(16)의 행수(횡엽의 수)에 대용하여 설치한다. /5 결국, 테스트트레이(TST)의 이동병한과 직각인 방환(종립방환)에 장역된 IC캐리어(16)의 배열깨수가 도시 된 것처럼 4개(행수가 4)인 경우에는 4개의 IC 검습센서(知0)를 IC캐리어(16)의 종립방향의 배열피치로 설치하면 좋다. 도시의 예에서는 테스트트레이의 상혹에 광원(501)이 배치되어, 테스트트레이의 아래쪽 에 수광기(502)가 배치되어 있지만, 물론, 이것과는 반대로 배치하더라도 좋다.

아 두당시(이나)가 매시되어 있지만, 함은, 이것과는 단대로 매시하더라도 됐다.
각 IC캐리어(16)의 바닥판에 도 12에 도시한 비와 많이 관용공(16A)을 형성하고, 이 관용공(16A)을 등과 10 하는 빛을 수왕기(502)로 검열한다. 각 IC캐리어(16)의 바닥판에는 환용공(16A) 이외에도 참원(501)부터의 발이 등과하는 개구(10의 편이 노합하는 개구 등)이 있으므로 관용공(16A)을 통과한 빛만을 검열해야 한 한다. 이 때문에, 도 13에 확대하여 도시한 바와 같이, 이 실시예에서는 테스토트레이(15T)를 구성하는 사각형프래임(12)의 진행방향과 평행하는 변의 한편에 테스토트레이의 진행방향으로 배열된 각 IC캐리 마(16)의 바닥판의 관용공(16A)과 대응하는 위치에 있어서, 반시마크(503A)를 불인다. 이 반시마크17(503A)는, 그 진행방향의 리이가 태스토트레이의 진행방향으로 배열된 각 IC캐리 마(16)의 바닥판의 관용공(16A)과 대응하는 위치에 있어서, 반시마크(503A)를 불인다. 이 반시마크17(503A)는, 그 진행방향의 리이가 대스토트레이의 진학방향으로 배열된 각 IC캐리에(16)의 바닥판의 관용공(16A)의 지음과 같게나 혹은 약간 크게 선정되어 있다. 테스토트레이의 사각형프레임(12)은 이 실시예로서는 비용반사부재로 만들어지고 있기 때문에, 반사마크(503A)의 존재하지 않은 부분은 비반사마크(503B)로 된다. 데라서, 반사범의 광 선사(504)를 테스토트레이의 상욕에 배치하고, 이 광 선사(504)로 부터 투사되어 받사마크(503A)에서 반사되어 오는 병을 검열하는 사이에, IC 검열센서(500)가 방을 검열하는가 마닌가에 의해서 한목되어 오는 병을 검열하고, IC의 유무를 검열하는록 구성한 것이다.

상음한 성시에에서는 연로우더부(400)로부터 로우더부(300)로 반습되는 테스트트레이상에 IC가 남겨져 있는가의 여부를 감출하는 사례를 설명하였지만, IC 검출센서(500)를 예컨대 로우더부(300)로부터 테스트 헤드(104)로 이르는 경로의 도용의 부분 및 테스트헤드(104)로부터 먼로무더부(400)에 이르는 경로의 도 (5 중의 부분에도 설치하여, 테스트트레이(151)가 로우더부(300)로부터 테스트헤드(104)로 반송되는 사이에 테스트트레이(151)로부터 IC가 낙용하여, 빈 IC 수납부가 존재하는 것 및 테스트헤드(104)에 있어서 테스트플에 IC가 테스트트레이(151)에서 넘쳐서 떨어져서 빈 IC 수납부가 존재하는 것 및 테스트헤드(104)에 있어서 테스트중에 IC가 테스트트레이(151)에서 넘쳐서 떨어져서 빈 IC 수납부가 존재하는 것을 검습하도록 구성하는 것도 가능하다.

IC 검管전서(500)는 상기 위치증 어느 1개에 설치하여도 IC 시험장치의 신뢰성읍 높임 수 있지만, IC 검수 습센시(500)를, 언로우더부(400)와 로우더부와의 사이및 테스트헤드(104)와 언로우더부(400)와의 사이의 양 위치나, 언로우더부(400)와 로우더부(300)와의 사이 및 로우더부(300)와 테스트헤드(104)와의 사이의 양 위치에 조험하여 설치하면, 보다 더 IC 시험장치의 신뢰성읍 높임 수 있다. 읍론, 상 습한 모든 위치 - 매 IC 검廣센서(500)을 설치하면, IC 시험장치의 신뢰성을 가장 높이진다.

또, 반사마크(503A)와 비반사마크(503B)와의 배치환계를 도13에 도시된 상태와 반대로 하고, 반사형 괄생 (5 서(504)가 반사량을 검증하지 않은 사이에, IC 검출센서(500)가 넓을 검접하는가 마닌가에 의해서 관룡공 (16A)만을 투과하는 빛을 검험하며, IC의 유유를 검출하도록 구성하더라도 좋다.

또한, IC 검墻센서(500)로서는 투과형태의 광센서뿐만 이니라, 금속(IC내의 금속)을 검查하는 그집소위치, 혹은 퍼턴인식기능을 가지는 카메라 등에 의하여 IC 검출센서(500)을 구성한 수도 있다.

eeu er

미상 설명한 비와 같이, 본 발명의 제1의 실시에의 IC 사현시스템에 의하면, 핵률러부(11)에서는 분류통작을 실행한 필요가 없으므로 또한, 본 발명의 제2의 실시에의 IC 사현시스템에 의하면, 핵륭러부(11)에서는 분류통작을 실행한 필요가 없으므로 또한, 본 발명의 제2의 실시에의 IC 사현시스템에 의하면, 현륭러부(11)에로 분류 등은 기타의 분류방험에 의한 2개의 카테고리만의 분류동작을 실행하는 것만으로 분으므로, 각 IC 사험장치마다의 IC의 사형에 요하는 시간을 상당히 단역할 수 있어, 처리를 고속화할 수 있다. 또한, 각 핵률러부(11)는, 제2의 선시에에서도 단지 2개의 카테고리의 분류동작을 실행하는 것만으로 묶으므로 구성을 간소화할 수 있다. 따라서, 핵률러부(11)의 코스트다운이 가능해진다는 더욱이, 격 남정보기의수단에 기억되는 테이타중에 각 피사함 IC가 테스트부에서 집축한 소켓의 변호를 포함시켰기때문에, 특정한 소켓에 집혹한 IC에 돌량이 집중하며 방생한 경우에는, 그 소켓이 등 량으로 되며 있으면 추욕할 수 있다. 따라서, 테스트부에서의 소켓의 집량을 검영할 수 있다고 하는 이점도 얻을 수 있다. 더용이는 분류인용기(3)는 분류를 하는 것만으로 묶으므로 염가로 제조할 수 있다. 때라서, 전체로서 염기인 IC 사항시스템을 구축할 수 있다고 하는 이점이 있다.

또한, 본 발명의 제1의 실시예의 IC 시험장치에 의하면, 비위자야 함 테스트트레이(TST)에 IC가 남겨져있는 것을 검증하는 구성을 부가하였기 때문에, 로우더부(3때)에 있어서, 남겨진 IC의 위에, 새롭게 IC를 검정 쌓여 탑재되어 버린다고 하는 오등작이 많이나는 것을 방지할 수 있다. 따라서, IC가 예컨대 항은조

(101)의 내부에서 넘쳐서 떨어져 이래쪽의 반송장치를 파손시켜 버린다고 하는 것 같은 사고가 일어나는 것을 방지할 수 있다. 또한, 검쳐서 탑재된 IC가 넘쳐서 떨어지지 않으면서 사업되어 언로우더부(400)로 반응되어, 이래쪽의 IC의 시험결과에 따라서 상축의 IC가 분류되어 버린다고 하는 것과 같은 잘 못된 분 류가 생기는 것을 방지할 수 있다.

대육이, 본 발명의 제2의 실시에의 IC 시험장치에 의하면, 테스트부에서의 테스트중에 혹은 테스트부로부터 언로우더부(400)에 테스트트레이가 반송되는 사이에, IC가 테스트트레이로부터 넘쳐서 떨어졌다고 해도, 그 넘쳐서 떨어진 사상을 검품할 수 있다. 따라서, IC가 존재하지 않은 테스트트레이상의 IC 수납부로부터, 기의장치에 기약한 시험결과에 따라서, IC를 가상적으로 분류하면 버린다고 하는 오등작을 방지할 수 있다, 결국, IC이 존재하지 않은 테스트트레이상의 IC 수납부에 대한 분류등작을 중지시키는 수 있다. 분류작업에 요하는 시간을 단속할 수 있다.

또한, 본 발명의 제3의 실시에의 IC 시험장치에 의하면, 로우더부(300)로부터 테스트부에 테스트트레이가 반송되는 사이에 IC가 낙하하는 사고나, 로우더부(300)에서 테스트트레이에 피시험 IC을 적제하는 것이 가능하지 않고, IC가 적제되지 않은 채로 테스트부로 반송된 경우와 같이, 테스트부에 운빈된 테스트트레 이(TST)에 빈 IC 수납부가 존재하더라도, 이 빈 IC 수납부를 검출할 수 있으므로, 빈 IC 수납부에 대해서 는 사업을 증지시킬 수 있다. 그 결과, 쓸모없는 사업을 행하지 않게 되기 때문에, 사업시간이 단촉가능 하고, 신뢰성이 높은 IC 사업장치를 제공할 수 있다.

또, 미상의 설명으로서는 반도체 디바이스로서 IC을 예로 들어 설명하였지만, IC 이외의 다른 반도체 디바이스를 시험하는 서험장치에도 본 발명이 적용될 수 있고, 동일한 작용효과를 얻을 수 있는 것은 말할 필요도 없다.

(57) 경구의 방위

평구항 1

상기 인로우더부에 있어서 테스트트레이로부터 범용트레이로 시험될 반도체 디바이스를 바뀌쌍을 때, 각 각의 반도체 디바이스에 부여된 번호, 반도체 디바이스의 시험결과 및 상기 테스트부에서 시험에 사용된 소켓반호등의 각각의 반도체 디바이스의 격납정보품, 각범용트레이의 반도체 디바이스격납부에 각 시험됨 반도체 디바이스를 격납함 때마다, 상기 격납정보기업수단에 기억시켜, 이 기억된 격납정보를 상기 분류 전용기에 송급하고, 상기 분류전용기로 시험될 반도체 디바이스를 상기 시험결과에 따라서 분류하도록 구 성한 것을 특징으로 하는 반도체 디바이스 시험시스템,

원구항 2

시험장치부와 현물러부를 구비한 반도체 디바이스 시험장치와, 격납정보기역수단과, 분류전용기를 포함하고, 피시험 반도체 디바이스를 행물러부와 테스트부로 반송하고, 이 테스트부에 배치된 상기 시험장치부의 테스트레드에 상기 반도체 디바이스를 전기적으로 접촉시켜 반도체 디바이스의 동작을 터스트하고, 테스트증로추 시험을 반도체 디바이스를 장기 테스트부로부터 핸물러부의 언로우더부로 반송하고, 이 언로우더부에 있어지 상기 시험을 반도체 디바이스를 그것들의 시험결과에 따라서 분류하고, 반도체 디바이스 격납부에 격납하도록 구성된 반도체 디바이스 시험시스템에 있어서,

상기 언론우더부에서는 시험을 반도체 디바이스를 양종과 불량품의 2종류로 분류하는 등작만을 행하고, 상기 반도체 디바이스 격납부에 격납하는 각각의 반도체 디바이스의 시험결과, 반도체 디바이스에 뿌여된 번호, 상기테스트부에서 사용된 소켓번호등의 각각의 반도체 디바이스의 격납정보를 상기 격납정보기각수 단에 기약시켜, 이 격납정보기억수단에 기억된 격납정보를 상기 분류전용기에 송급하고, 이 분류전용기에 있어서 사험을 반도체 디바이스를 상기 시험결과에 따라서 더욱 상세하게 분류하는 일을 특징으로 하는 반도체 디바이스 시험시스템.

원구함 3

시험장치분와 현등러부물 구비한 반도체 디바이스 시험장치를 복수대 구배하고, 각 반도체 디바이스 시험 장치는, 피시험반도체 디바이스를 현등러부의 태소트부로 반송하고, 이 테스트부에 배치된 상기 시험장치 부의 태소트헤드에 상기 반도 체 디바이스를 전기적으로 접속시켜 반도체 디바이스의 등작을 테소트하고, 테스트종료후 시험을 반도체 디바이스를 상기 테스트부로부터 현등러부의 언로우더부로 만들어 들어 모르는 이 언로우더부에 있어서 상기 시험을 반도체 디바이스를 사기 테스트부로부터 현등러부의 언로우더부 한도체 디바이스를 그것들의 사험결과에 따라서 분류하고, 반도체 디바이스 루우더부에 있어서 상기 시험을 반도체 디바이스를 그것들의 사험증기의 사업장치의 시험조건을 다르게 하고, 피시험반도체 디바이스를 이를 반도체 디바이스 사업장치로 순차로 승급하여 다른 조건의 사업을 반복하도록 구성된 반도체 디바이스 시험장치로 순차로 승급하여 다른 조건의 사업을 반복하도록 구성된 반도체 디바이스 시험시스템에 있어서;

상기 각 반도체 디바이스 시험장치의 상기 언로우더부에서는 시험필 반도체 디바이스를 양출과 불량증의 2종류에 분류하는 동작만을 했하고, 양품으로 관정된 반도체 디바이스만을 다음 반도체 디바이스 시험장 차에 승급하도록 한 것을 목장으로 하는 반도체 CHOI스 시험시스템.

원구원·4

제 3 항에 있어서, 상기 각 반도원 디바이스 시험장치는 격납정보기역수단과, 분류전략기급 더 포함하고, 성기 반도원 디바이스 격납부에 격납하는 각각의 반도한 디바이스의 시험결과, 반도체 디바이스에 부여된 번호, 상기 테스트부에서 사용된 소켓번호 등의 각각의 반도체 디바이스의 격납정보급 상기 격납정보기역 수단에 기억시켜, 모든 시험이 중로한 후, 상기 격납정보기역수단에 기억된 격납정보급 상기 분류전략기 에 승급하고, 이 분류전략기에 있어서 시험한 반도체 디바이스를 상기 시험결과에 따라서 더욱 상세하게 분류하는 것을 목장으로 하는 반도체 디바이스 시험시스템.

성구함 5

시험장치부와 엔물러부를 구비한 반도체 디바이스 시험장치와, 격납정보기역수단과, 분류전용기를 구비하고, 한물러부의 로우더부에 있어서 복수개의 피시형반도체 디바이스를 테스트트레이에 탈찌된 반도체 디바이스테 트르테이를 현급러부의 테스트부에 반송하고, 거기에서 상기 테스트트레이에 탈찌된 반도체 디바이스테 대해서, 시험장치부에 의해 소망의 테스트를 살행하고, 테스트중로후, 시험품 반도체 디바이스를 탈째한 태스트트레이를 상기 테스트부로부터 핸들러부의 안로우더부에 반영하고, 거기에서 시험을 반도체 디바이스를 발재한 대스트트레이를 상기 테스트부로부터 핸들러부의 안로우더부에 반영하고, 거기에서 시험을 반도체 디바이스를 발재한 상기 병용트레이의 반도체 디바이스격달부에 전재・수당하고, 시험한 반도체 디바이스를 탈재한 상기 병용트레이라, 반도체 디바이스 시험장치로부터 취업하도록 구성한 반도체 디바이스시험시스템에 있어서,

상기 언론우더부에 있어서, 테스트트레이상의 모든 시험을 반도체 디바이스가, 구분하지 않고 변흥트레이 에 전제되고, 상기격납정보기역수단이, 적어도, 수납된 범용트레이의 반도체 디바이스 취납부의 어드레스, 각각의 반도체 디바이스에 부여된 변호, 반도체 디바이스의 시험검과을 포함하는 반도체 디바 이스의 격납정보다 기억하고, 분류전용기가, 격납정보기억수단에 기억된 격납정보를 받아, 분류전용기가, 병용트레이다 받아, 범용트레이에 수납되어 있는 시험을 반도체 디바이스를, 상기 격납정보에 따라 분류 하는 것을 특징으로 하는 반도체 디바이스 시험시스템. 경남부의

8 생주왕 6

사업장치부와 엔틀러부터 구비한 반도체 디바이스 시험장치와, 격납정보기역 수단과, 분류전경기용 구비하고, 앤뮬러부의 로우더부에 있어서 목수개의 피시험반도체 디바이스를 테스트트레이에 탈재하고, 반도체 디바이스를 발재하고 보도체 디바이스를 발재한 테스트트레이를 엔탈러부의 로우더부로부터 테스트부에 반송하고, 기기에서 상징 테스트트레이에 탈재된 상기 반도체 디바이스에, 시험장치부에 따라 소망의 테스트를 부여하고, 태소트를 불후, 시험법 반도체 디바이스를 발재한 테스트트레이를 상기 테스트부부터 엔틀러부의 언로우더부에 반축하고, 기기에서 시험을 반도체 디바이스를 그것들의 사험결과에 따라 양출과 참양합의 2개의 키테고리만으로 분류하고, 또한 테스트트레이로부터 이를 2개의 카테고리에 대용하는 범용트레이에 전재하고, 이를 두 개의 카테고리에 대용하는 범용트레이를 반도체 디바이스 시험장치로부터 취임하도의 구성한 반도체 디바이스시험시스템에 있어서,

상기격납정보기역수단이, 적어도, 각각의 반도체 다바이스의 시험결과, 반도체 디바이스에 부여된 번호, 상기 테스트부에서 사용된 소켓번호, 및 법용트레이상의 반도체 디바이스 격납부의 대드레스를 포함하는 각각의 반도체 디바이스의 격납정보를 가역하고, 분류전용기가, 이 격납정보기역수단에 기억된 격납정보 할 받아, 분류전용기가, 법용트레이를 받아, 법용트레이에 수납된 시험률 반도체 디바이스를, 상기 격답 정보에 따라 더 분류하는 것을 특징으로 하는 반도체 디바이스 시험시소템

일구數 7

반도체 디바이스 사업장치를 복수대와, 격납정보기역수단과, 분류전용기를 구비하고, 각 반도체 디바이스 사업장치는 시험장치부와 현급러부팅 구비하고, 피 사험반도체 디바이스를 테스트트레이에 탈재해서 현급 러부의 테스트부에 반속하고, 거기에서 이 테스트부에 배치된 상기 사업장치부의 테스트헤드에 의해, 상 기반도체 디바이스를 테스트하고, 테스트종료후, 사업집 반도체 디바이스를 상기 테스트부로부터 현급된 부의, 언로우더부로 반송하고, 거기에서 상기 사업필 반도체 디바이스를, 그것들의 사업증과에 따라 양증 과 열람집의 두 개의 카테고리로 분류하고, 또 테스트트레미로부터 이율 두 개의 카테고리에 대용하는 병 용트레이로 전재하고, 상기 두 개의 카테고리에 대용하는 병용트레이를, 반도체 디바이스 사업장치로부터 각각 취임하도록 구성한 반도체 디바이스 사업사스템에 있어서,

성구함 8

제 7 할에 있어서, 분류건용기가, 각각의 반도체 디바이스 시험장치로부터 취達된, 단량점으로 판정된 반도체 디바이스를 팀제한 범용트레이를 받아, 해당 범용트레이에 탑재되어 있는 시험을 반도체 디바이스를 상기 격납정보에 따라 또 분류하는 것을 특징으로 하는 반도체 디바이스 시험시스템.

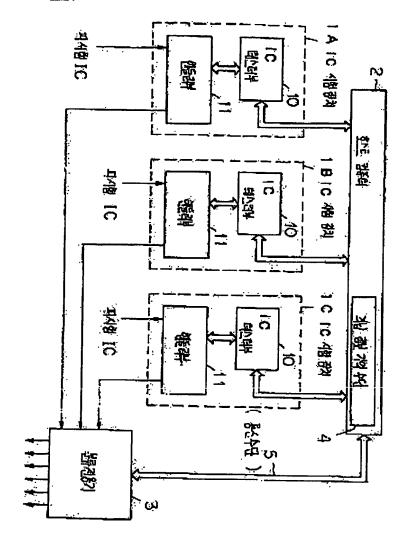
용구말·9

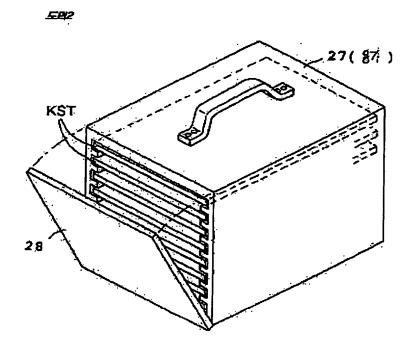
반도체 디바이스 시험장치를 복수대와, 격납정보기억수단와, 분류전용기를 구비하고, 각 반도체 디바이스 시험장치는, 시험장치부와 현물검부를 구내하고, 미사험반도체 디바이스를 테스트트레이에 탑재해서 현물 검부의 테스트부로 반송하고, 거기에서 미사험반도체 디바이스에 대하며, 상기 시험장치부에 약해 소망의 테스트를 상기 반도체 디바이스에 실행하고, 테스트종로추, 시험필 반도체 디바이스를 탑재한 테스트트레 이를 상기 테스트부로부터 현물검부의 언로부터부로 반응하고, 이 언로우더부에 있어서 상기 시험된 반도 체 디바이스를 테스트트레이로부터 범용트레이로 분류하지 않고 전재하도록 구성한 반도체 디바이스 시험 시스템

상기 복수대의 반도체 디바이스 시험장치는 동일의 시험조건을 갖고, 각각의 반도체 디바이스의 시험결과, 반도체 디바이스에 부여된 번호, 상기 대스트부에서 사용된 소켓번호, 및 범용트레이의 반도체 디바이스 격납부의 대드레스를 적어도 포항하는 각각의 반도체 디바이스 시험장치의 시험을 반도체 미스의 격납정보 물, 상기 격납정보기역수단이 가역하고, 각각의 반도체 디바이스 시험장치로부터, 사험 필 반도체 디바이스를 쌓은 범용트레이를 취출하고, 상기 분류전용기가 격납정보기역수단에 가역된 격납 정보를 받아, 상기 분류전용가가, 각각의 반도체 디바이스 시험장치로부터 취출된 범용트레이를 받아, 해 당 범용트레이에 탑재된 모든 사업을반도체 디바이스를 상기 격납정보에 따라 분류하는 것을 특징으로 하는 반도체 디바이스 시험시스템.

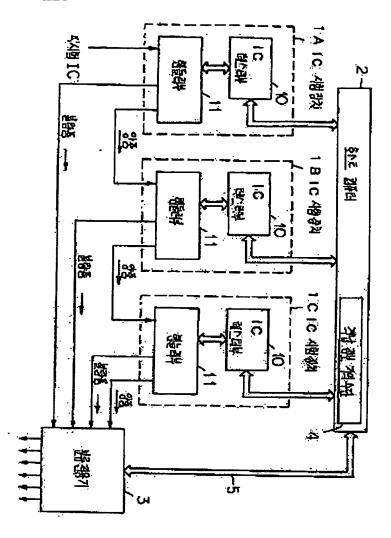
도田

도명1

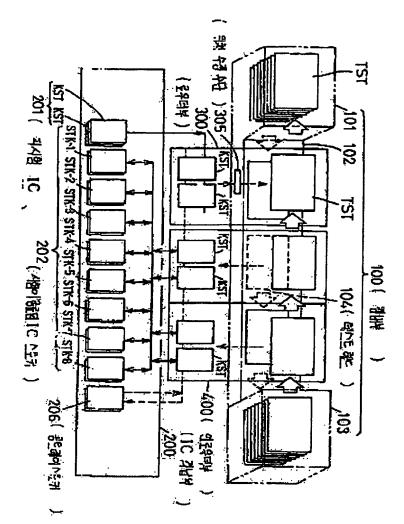




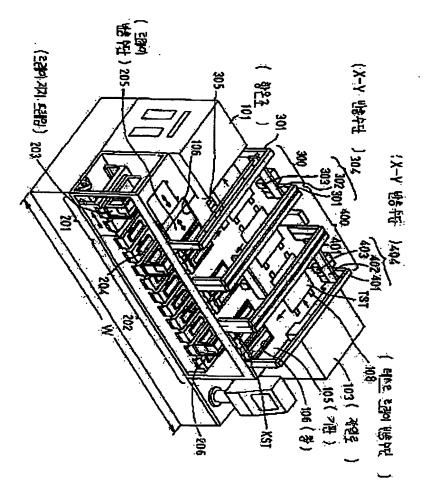
⊊Ø8

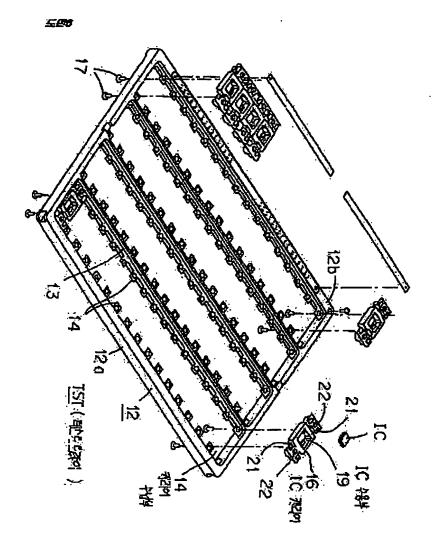




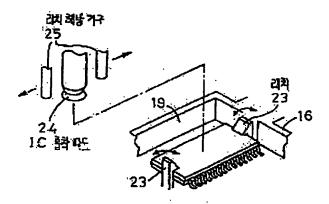




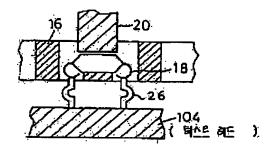




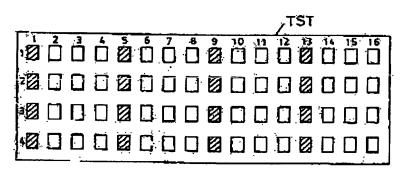




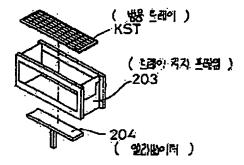
£B8

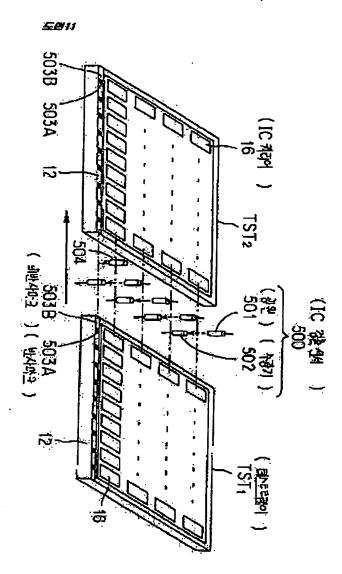


£99

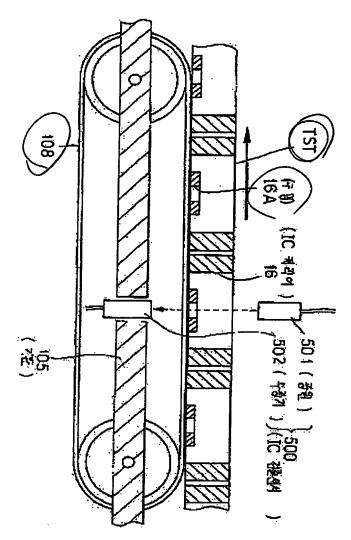


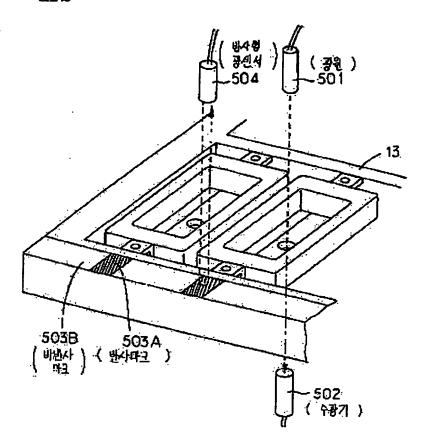
三智的











This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

☐ BLACK BORDERS
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
FADED TEXT OR DRAWING
BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

☐ OTHER:

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.